

Información General

Entidad : Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid

Organismo : RECTORADO U.P.M.

Expediente : SUM-17/26 OTT

Objeto : Suministro de un sistema de limpieza y activación superficial mediante plasma de oxígeno para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la Universidad Politécnica de Madrid

Modalidad : Suministros

Procedimiento : Abierto

Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios

Tramitación : Ordinaria

Importe de licitación sin impuestos : 74.000,00€

Importe de licitación con impuestos : 89.540,00€

Fecha Publicación : 08 - 05 - 2026

Plazo de presentación de ofertas :

- **Inicio del plazo** : 09 - 05 - 2026 09:00

- **Fin del plazo** : 25 - 05 - 2026 10:00

Fecha Apertura Ofertas : 04 - 06 - 2026

C.P.V. :

[31712100] Maquinaria y aparatos microelectrónicos.

Más información : secretaria.mesacontratacion@upm.es

Documentos

Nombre	Huella electrónica (Algoritmo SHA1 base64)
[Sobre electrónico para la presentación de ofertas] eSobre2026-0234000053-0.paxe	Y3ic87X8oKgQemGYfXhe3r5I0iE=